

R&D Specialist (m/w)

Die GETec Microscopy GmbH (www.getec-afm.com) ist ein Nanotechnologie Unternehmen in der internationalen Expansionsphase in Wien 1220. Das Produkt ist im Bereich der hochauflösenden Mikroskopie angesiedelt und bis dato weltweit einzigartig. Zur Verstärkung des Teams suchen wir lösungsorientierte und innovative Persönlichkeiten. Das Unternehmen bietet ein sehr entwicklungs- und forschungsorientiertes Umfeld mit flexiblen Arbeitszeiten sowie ein angenehmes, legeres Betriebsklima.

Aufgaben:

- Unterstützung bei der Weiterentwicklung unseres Rasterkraftmikroskops (Atomic Force Microscope - AFM)
- Entwicklung und Implementierung neuartiger magnetischer, leitfähiger und thermischer Messmethoden
- Fehleranalyse und technischer Support des Sales Teams
- Zusammenarbeit mit internationalen Forschungspartnern im wissenschaftlichen Umfeld in laufenden Forschungsprojekten

Profil

- Abgeschlossene technische Hochschule (UNI oder FH) Fachrichtung: Elektrotechnik, Mechatronik, Physik oder ähnliches
- Erste Berufserfahrung im technischen Umfeld
- Gute Kenntnisse im Bereich Analog Design und PCB Design
- Sehr gute Kenntnisse im Bereich physikalische Messtechnik oder in der Auswertung analytischer Messergebnisse
- Kenntnisse im Bereich Schaltungsdesign, Mikroelektronik oder Mikroskopie
- Gute Englisch und Deutsch Kenntnisse
- Eigenständige und gründliche Arbeitsweise
- Teamplayer

Für diese Position bewegt sich das Bruttomonatsgehalt je nach konkreter Qualifikation zwischen EUR 3.000 und EUR 3.750 (Überzahlung möglich).

Haben wir Ihr Interesse ist geweckt? Dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse). Diese können Sie uns gerne per e-Mail (info@getec-afm.com) zukommen lassen. Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne auch telefonisch zur Verfügung (01/8904345-15, Hr. Dr. Chris Schwalb)!

Schlüsselwörter:

Research, TU, Feinmechaniker, Mikroskopie, Mechatroniker, Mechatronik, Elektrotechnik, Elektronik, Physik, Nanotechnologie, Uni Absolvent, HTL Absolvent